

Note sur les conditions d'accès à la Centrale de Micro et Nano Fabrication

L'autorisation d'accès à la salle blanche ouvre des droits et des devoirs :

- La Centrale de Micro et Nano Fabrication est accessible aux personnes habilitées de **8h00 à 19h00** tous les jours ouvrables (Hors période de fermeture de l'IEMN). Les personnes ayant un accès étendu en journée peuvent utiliser la salle blanche de 7h30 à 21h30. En dehors de ces périodes, l'accès à la salle blanche est strictement réservé aux personnels d'astreinte et de sécurité désignés par la direction de l'IEMN. Exceptionnellement tout cas particulier pourra être soumis à la direction de l'IEMN pour un accès ponctuel.

- Dans ce cadre, l'accès à la Centrale de Micro et Nano Fabrication est exclusivement réservé aux personnes ayant un travail de recherche à exécuter en salle blanche. Les équipements ne peuvent être utilisés qu'après formation par le personnel technique de la centrale de Micro et Nano Fabrication.

- Tout nouvel arrivant doit avoir un tuteur techno. Ce tuteur est chargé de la formation et du suivi du travail techno de cette personne. A ce titre, le tuteur a pour **obligation** d'accompagner le nouvel arrivant en salle blanche pour un **minimum de 15 jours** afin de s'assurer du respect des règles de sécurité et d'utilisation.

- Il est rappelé que pour des raisons évidentes de sécurité, il est interdit de travailler seul à l'intérieur de la salle blanche. Il conviendra de réduire au minimum les manipulations de produits chimiques en particulier le soir. Les tuteurs veilleront à l'application de cette règle.

- La centrale de micro et nano fabrication étant un service commun accessible à toute la communauté scientifique, Les utilisateurs seront sollicités pour des tâches obligatoires d'utilité publique pour le bon fonctionnement général de la salle blanche (nettoyages,...).

- La demande d'accès à la salle blanche doit **être précédée** d'une demande d'inscription à la liste de diffusion de la centrale: <https://listes.iemn.fr/sympa/subscribe/techno>
Seules les adresses mail professionnelles sont autorisées.

- Toute réalisation ou demande de travaux en salle blanche nécessite un numéro de projet RENATECH à jour. Demandez-le à votre responsable. Rappel : celui-ci peut être obtenu par les permanents à l'adresse suivante :

<https://www.renatech.org/projet>

- De même, tout travail en salle blanche nécessite la création d'un compte LIMS MyFAB, à l'adresse suivante :
<http://lims.iemn.fr>

Le numéro d'urgence en cas d'**incident** est le 0 032019 **1999** pendant les horaires d'ouverture du laboratoire. En cas d'**accident** ou en dehors de ces horaires, appeler les pompiers au **0 18** puis appeler le gardien au 0 032019 **7910**

**Demande d'autorisation d'accès
en Centrale de Micro et Nano Fabrication CMNF**

Je, soussigné(e), personnel de l'IEMN⁽¹⁾

Badge N°

Adresse mail **professionnelle** :

- J'ai bien effectué mon inscription obligatoire sur la liste de diffusion
techno@iemn.fr**



<https://listes.iemn.fr/sympa/subscribe/techno>

- | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Enseignant-chercheur | <input type="checkbox"/> BIATOS | <input type="checkbox"/> Post-Doc |
| <input type="checkbox"/> Chercheur CNRS | <input type="checkbox"/> Doctorant | <input type="checkbox"/> Stagiaire |
| <input type="checkbox"/> ITA CNRS | <input type="checkbox"/> Master | <input type="checkbox"/> Autre : |

demande l'autorisation d'accès en centrale de technologie durant les jours ouvrables (**08h00 – 19h00**) dans les salles suivantes :

- Centrale (Vaurette)

Demande d'accès complémentaire activé sur demande, **signature obligatoire** du contact

- | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MBE (Coinon) | <input type="checkbox"/> Diffrac. RX, Raman (Coinon) | <input type="checkbox"/> Laser Femto (Lampin) |
| <input type="checkbox"/> Masqueur (Deblock) | <input type="checkbox"/> Chimie organique (Guerin) | <input type="checkbox"/> Implantation (Yarekha) |
| <input type="checkbox"/> IAP, Ablation (Blary) | <input type="checkbox"/> Local Technique Si (Vaurette) | <input type="checkbox"/> Soft Litho (Sivéry) |

Pour les stagiaires et les non permanents préciser la durée d'accès souhaitée : mois

Je reconnais avoir lu la note sur les conditions d'accès en CMNF, être en possession de mon badge IEMN, avoir suivi les stages de formation de base à la technologie et à la sécurité, et m'engage à respecter la sécurité et la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'accès de la centrale de Micro et Nano Fabrication.

Date :

Signature :

1. Avis du responsable d'équipe

Equipe :
Nom du responsable :
Signature :

2. Avis du Tuteur

Nom du tuteur :
Signature du tuteur :

3. Avis du responsable sécurité IEMN

Pascal DELEMOTTE

Signature :
Date de la journée sécurité :

4. Avis du responsable salle blanche

François VAURETTE

Signature :

Date de l'accord d'accès :

⁽¹⁾ Cocher les cases correspondantes